文章编号:1001-9014(2005)03-0185-04

GaNAs/GaAs 中的激子局域化和发光特性

罗向东^{1,2}, 徐仲英², 谭平恒², GE Wei-Kun³

- (1. 南通大学理学院 江苏省光用集成电路设计重点实验室,江苏 南通 226007;
 - 2. 中国科学院半导体研究所 超晶格国家重点实验室, 北京 100083;
 - 3. 香港科技大学物理系,香港特别行政区九龙)

摘要:通过多种光谱手段研究了 GaNAs 量子阱和体材料中的局域态和非局域态的不同光学特性. 在超短激光脉冲激发下,第一次在 GaNAs/GaAs 量子阱发光光谱中,观察到非局域激子发光. 选择激发光谱表明,局域中心主要聚集在 GaNAs、GaAs 异质结界面. 在低 N 含量的 GaNAs 体材料发光光谱中,除了与 N 相关的局域态发光外,也发现发光特性完全不同的 GaNAs 合金态发光. 这些结果为理解Ⅲ-V-N 族半导体的异常能带特性具有十分重要的意义.

关 键 词:GaNAs; 激子局域化; 光学性质

中图分类号:0472 文献标识码:A

OPTICAL PROPERTIES AND EXCITON LOCALIZATION IN GaNAs/GaAs

LUO Xiang-Dong^{1,2}, XU Zhong-Ying², TAN Ping-Heng², GE Wei-Kun³

- (1. School of Science Jiangsu Provincial Key Lab of Asic Design, NanTong University, Nantong 226007, China;
 - 2. NLSM, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China;
 - 3. Department of Physics, Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong, China)

Abstract: GaNAs/GaAs single quantum wells (SQWs) and dilute GaNAs bulk grown by molecular beam epitaxy (MBE) were studied by photoluminescence (PL), selectively-excited PL, and time-resolved PL. Exciton localization and delocalization were investigated in detail. Under short pulse laser excitation, the delocalization exciton emission was revealed in GaNAs/GaAs SQWs. It exhibits quite different optical properties from N-related localized states. In dilute GaNAs bulk, a transition of alloy band related recombination was observed by measuring the PL dependence on temperature and excitation intensity and time-resolved PL as well. This alloy-related transition presents intrinsic optical properties. These results are very important for realizing the abnomal features of III - V - N semiconductors.

Key words: GaNAs; excitonic localization; optical properties

引言

由于在光纤通讯和太阳能电池等领域的巨大应用前景, Ga(In) Nas/GaAs 已成为半导体材料研究领域中的热点之一^[1]. 虽然国际上已经在材料生长、器件研制上取得了较大的进展,但 Ga(In) NAs 材料的异常能带结构,光学特性等基础研究仍在深入中.由于氮原子(N)和砷原子(As)在电负性和原子尺寸上的较大差异,使得 Ga(In) Nas 材料具有十分独特的能带结构和光学特性^[1~10]. 到目前为止, N 诱导的局域态以及 N 掺入到 GaAs 中是否形成非局域

态一直是人们研究的重点. 多数学者认为,在 N 含量小于 0.5% 的情况下 N 在 GaAs 中是作为 N 的局域态存在的,低温下的发光基本来源于与 N 有关的局域激子发光^[3,4,10]. 而 Zhang 等人则认为 N 在 GaAs 中以杂质态和杂质带存在^[4]. 我们用超短激光脉冲激发的光荧光谱和时间分辨光谱研究了 Ga-NAs/GaAs 量子阱和低 N 含量的 GaNAs 体材料中的局域态和非局域态的不同光学特性^[6~8].

1 实验

本文所研究的 GaN, As, 体材料样品是用分子

收稿日期:2004 - 10 - 20,修回日期:2005 - 02 - 01

Received date: 2004 - 10 - 20, revised date: 2005 - 02 - 01

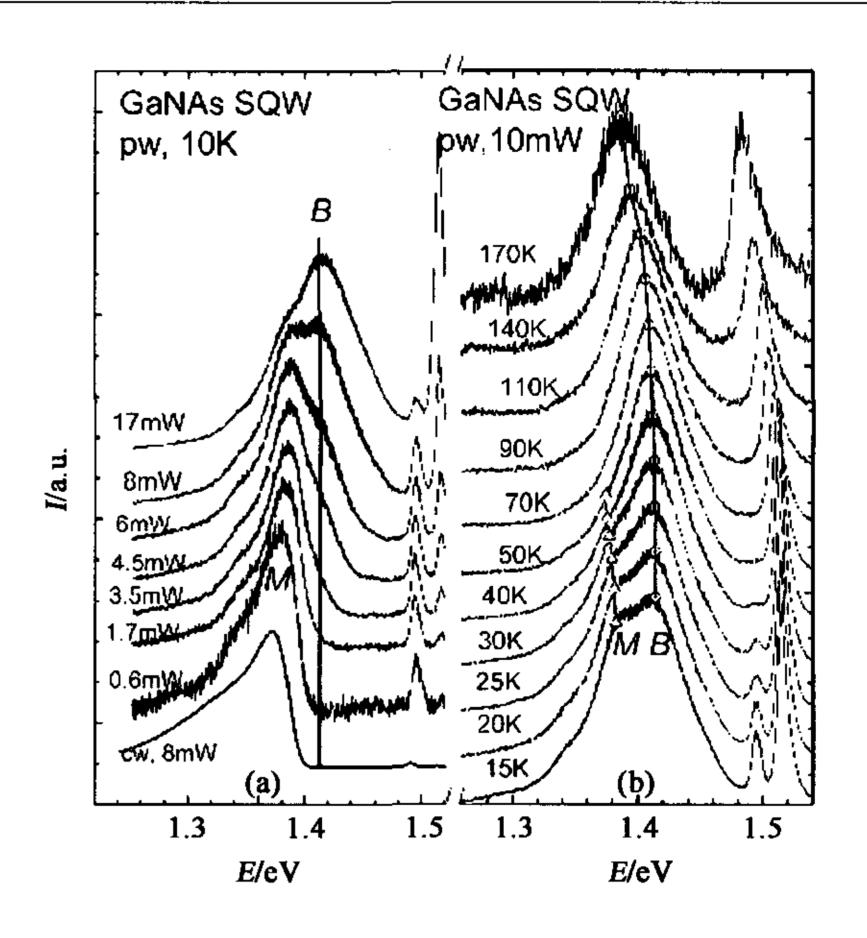
基金项目:国家自然科学基金(10274081, 10334040); 江苏省自然科学基金(BK2004403).

作者简介:罗向东(1974-),男,湖南祁阳人,南通大学理学院理学博士,主要从事半导体物理与光电子器件的实验和理论研究.

東外延(MBE)生长,衬底为半绝缘(001)GaAs,生长 温度为 420℃. GaNAs 层厚度约为 400nm. N 含量则 通过高分辨的 x 光摇摆曲线结合动力学理论模拟得 到[4]. GaNAs/GaAs 单量子阱样品也用 MBE 生长: 在 GaAs(100)衬底上先长一层 500nm 厚的 GaAs 缓 冲层,接着生长 GaNAs 作为阱,组分和阱宽可以调 节,生长温度约 500℃,最后在阱上覆盖一层约 100nm 的 GaAs. 氮含量及 GaN, As, 层厚则通过 X 光测定[9]. 稳态光谱(cw)用氦氖激光器和不锁模 的掺钛蓝宝石激光器作为激发源,脉冲激发(pw) 时,掺钛蓝宝石激光器处在锁模状态. 荧光信号用光 子计数器采集. 时间分辨光谱测量用飞秒掺钛蓝宝 石激光器作为激发源,通过条纹相机得到时间相关 的光谱信号,系统的时间分辨率小于 20ps. 快速热 退火则是使用光热快速退火炉,在氮气保护下进行 的.

2 结果与讨论

图一是阱宽为 3nm 的 GaN_{0 015} As_{0 985}/GaAs 单 量子阱的变激发强度和变温光荧光谱. 首先让我们 比较图一(a)中相同激发强度(8mW),不同激发方 式(cw,pw)的两条光荧光谱.可以看到,在 cw 激发 下,量子阱的光谱展示了典型的非对称的光谱特征, 高能端陡峭,而低能端有明显的带尾态发光,发光峰 值位置大约为 1.385 eV(图中标记为 M). 这一特征 被认为是典型的局域态发光特征^[5,6]. 而在 pw 激发 条件下,除了 M 峰外,在 M 的高能端(能量位置为 1.41eV)还出现一个新的发光峰(图中标记为 B). 为了研究其特性,我们先分析变激发强度光谱(图 一(a)). 图中,在1.515eV 和1.493eV 处看到的两 个发光峰分别为 GaAs 带边峰和 C 浅杂质跃迁峰. M 峰在 pw 激发下随激发强度增大而蓝移, 当 B 峰开 始出现时, M 峰的蓝移明显减弱甚至不再移动. 尽 管由于 M 峰和 B 峰有一定的重叠,不能准确地确定 M 的位置并计算它的积分强度,但是可以看到当 B 峰出现以后, M 峰趋近饱和. M 峰的这一个特征与 它的局域态特性相吻合^[5,6]. 激发强度为 4.5mW 时,B峰开始出现,随着强度增大,B峰迅速增强.在 10mW 激发下 B 和 M 的强度已经可以比拟. 当激发 强度增大到 17mW 时, B 峰的发光强度已经远远超 过 M 峰的发光强度而在光谱上占据主导地位. 另 外,我们看到 B 峰在激发强度增大的过程中峰位是 不移动的,进一步的研究表明,B 峰随激发强度非线 性增长. 这些特性正是非局域发光的典型特性[6].



图一(b)是该样品在不同温度下的 PL 谱. 从图中可以看到,10K 下的 PL 谱中的非局域态 B 和局域态 M 有大致相当的发光强度. 随着温度的升高,局域态 M 的发光强度迅速降低并且很快红移,这也是局域态的典型特性之一. 当温度升高到 50K 以上,M 峰快速淬灭,PL 谱上只能看到非局域态 B 峰,它遵循 GaAs 带隙的温度变化关系. 这一实验显示局域态发光和非局域态发光有不同的温度变化关系. [6].

为了进一步弄清 GaNAs/GaAs 量子阱中的局域 态的来源,我们对上述样品进行了选择激发光谱测 量.实验中用两个激发能量,分别低于 GaAs 带隙 (1.49eV)和高于 GaAs 带隙(1.55eV). 图 2(a)是退 火前的选择激发光谱,可以看出,1.55eV 激发时,发 光以局域态(M)为主,而1.49eV激发时,光谱峰蓝 移,发光以非局域态 B 为主. 由于 1.55eV 激发时, 光生载流子要通过 GaNAs/GaAs 异质结界面,而 1.49eV激发时,载流子直接激发在 GaNAs 层中,所 以光谱的差别主要是异质结界面造成的,也就是说, 局域中心主要聚集在异质结界面. 为了证实这一点, 我们对样品进行了快速退火处理(850℃下30秒 钟),并比较了退火前后的选择激发光谱,如图 2(b) 所示. 可以发现,同样在 1.55eV 激发下,退火后的 样品不再以局域态发光 M 为主,而是以非局域态 B 为主. 这是由于退火改善了异质结界面的质量,降低

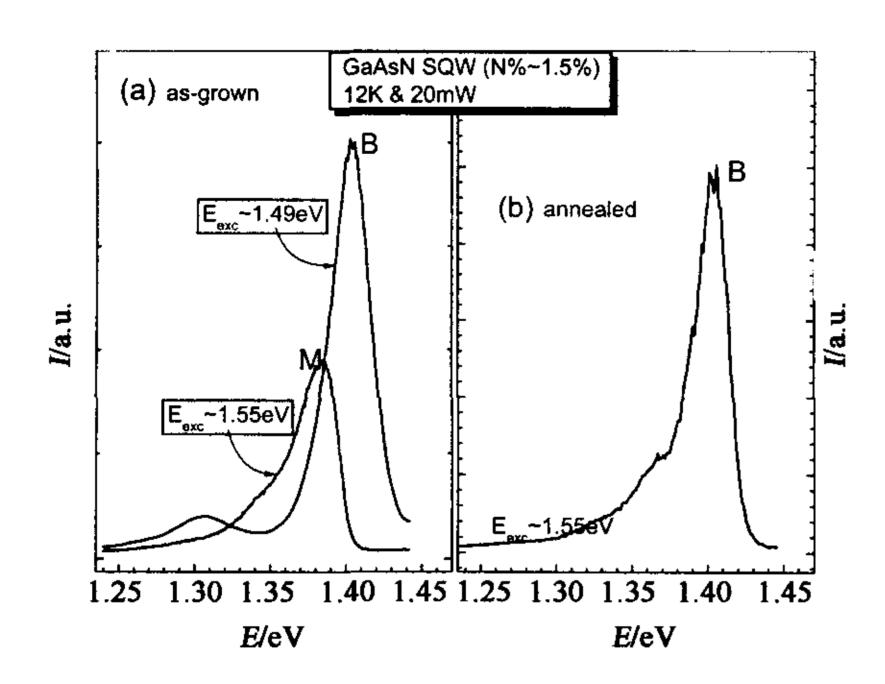


Fig. 2 Selectively-excited PL spectra of 3nm $GaN_{0.015}$ $As_{0.985}/GaAs$ SQW. (a) PL spectra of as-grown $GaN_{0.015}$ $As_{0.985}/GaAs$ SQW under 1. 49 and 1. 55eV excitation; (b) PL spectra of annealed $GaN_{0.015}$ $As_{0.985}/GaAs$ SQW under 1. 55 eV excitation

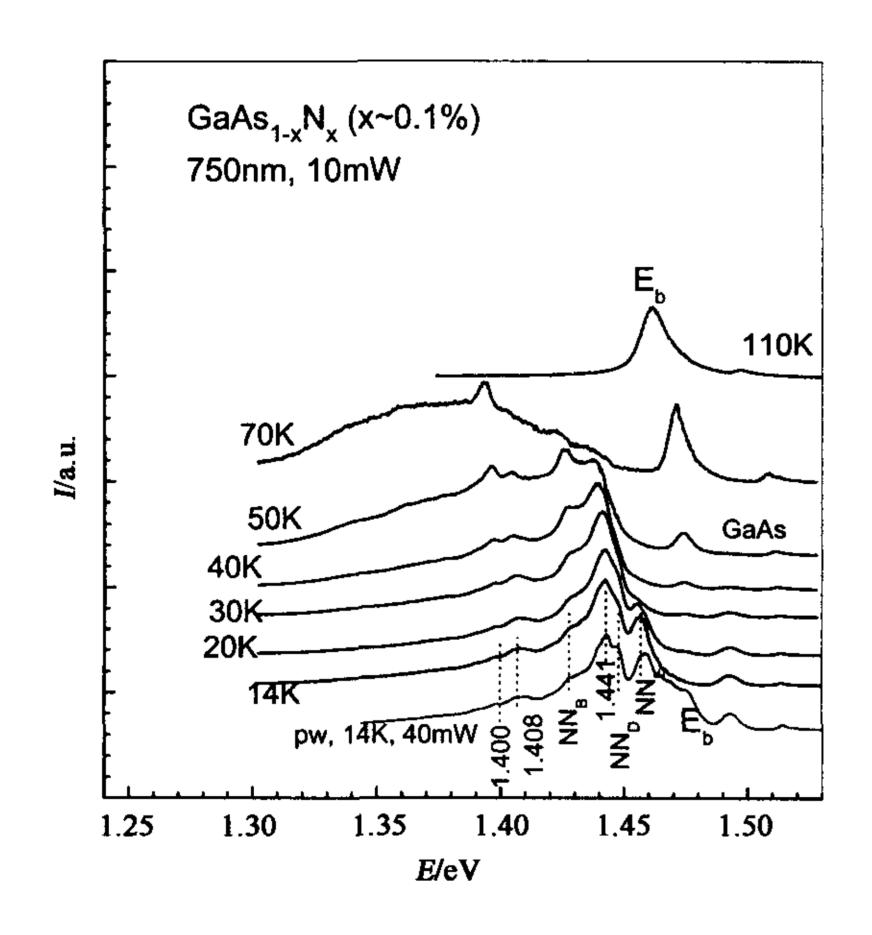


图 3 GaNAs(N% = 0.1%)体材料的变温荧光谱 Fig. 3 PL spectra of GaNAs(N% = 0.1%) bulk under different temperature

了材料的不均匀性和界面的势能起伏,从而大大减少了局域中心.

图 3 是 N 含量为 0.1% 的 GaNAs 体材料的变温 荧光谱. 首先我们看到 14K 下 GaNAs 的荧光谱上有 许多 N 有关的束缚态能级 $(1.400\text{eV}, 1.408\text{eV}, NN_B, 1.411\text{eV}, NN_D, NN_E)$. 这些杂质峰在文献中已 经做了很详细的指认 [4,10]. 随温度的升高,在 N 的 局域态的高能端出现了一个新的发光峰 (标记为

 E_b). 当温度升高到 30K 的时候,这个新的跃迁峰就 开始出现,峰位大约为 1.475eV,与 NNc 很相近. 随 着温度从 14K 升高到 70K,N 的局域态逐渐淬灭,能 级越高的局域态淬灭越快. 到 70K 时, 绝大多数的 N 的局域态已经消失,而当温度升高到 110K 时,N 的 局域态完全淬灭. N 局域态的迅速淬灭与图一中的 局域态 M 的温度行为类似,它们都是来源于 N 在 GaAs 中形成的局域态. E, 跃迁则与 N 的局域态有 着完全不同的温度行为. 14K 下在稳态激发光谱中 我们无法看到 E, 峰的存在,这是由于低温下大量的 N 的局域态发光掩盖了 E, 的发光. 而且由于 E, 能 级比较高,E,中的载流子除了辐射复合还要向下面 的能态驰豫,从而导致了 E, 在低温下难以被观测 到. 为了揭示 E, 在低温下的存在, 我们采用超短脉 冲激发,利用脉冲激发下的瞬间高密度的载流子填 充效应来测量 GaNAs 材料的发光谱(图 3 中最下面 的标记为 pw,14K,40mW 的谱线). 结果表明,在 40mW 的 pw 激发下 E, 在 14K 的光谱中就很清楚的 显现出来(图中在1.475eV处的肩峰). 随着温度的 升高,N的杂质态强度迅速降低,而 E_b的相对强度 逐渐增强. 温度升高到 110K 时, 所有的 N 的杂质态 都猝灭了,只有合金态 E_b 清晰地显现在光谱上. 比 较 E, 峰位随温度的变化,我们可以看到它基本上是 与 GaAs 带边随温度的变化相一致的. 以上结果证 实了 E_b 与 N 的局域态具有完全不同的光学特性, E_b 不是 N 的局域态 NN_c (尽管它们能量位置靠 近),它是 GaNAs 的三元合金态,是本征态^[7]. 该合 金态在我们所研究的四个 GaNAs 样品中都存在(未 画出).

为了进一步研究 GaNAs 中局域态和非局域态的不同光学特性,我们还测量了合金态 E_b 和部分 N 的局域态在低温下的荧光衰减寿命,如图四所示.图中可以看到,E_b 峰的寿命大约为 165ps. 将该峰与该样品的 GaAs 发光峰相比较,它们的寿命相当(GaAs 峰的寿命大约为 177ps). 而另外 3 个与 N 相关的局域态发光峰(NN_E , NN_D ,和 NC) 的荧光寿命则分别为 2.9ns,8ns,和 > 10ns. 合金态 E_b 的寿命与局域态相比相差一到两个数量级甚至更大. 通常来说,载流子受限于局域势的极小值处的时候会导致载流子不能自由运动,这使得局域载流子的波函数交叠减少而有比较长的发光寿命^[6-8]. E_b 与 GaAs 带边衰减寿命基本相同,再次展示了非局域的本征特性^[7].

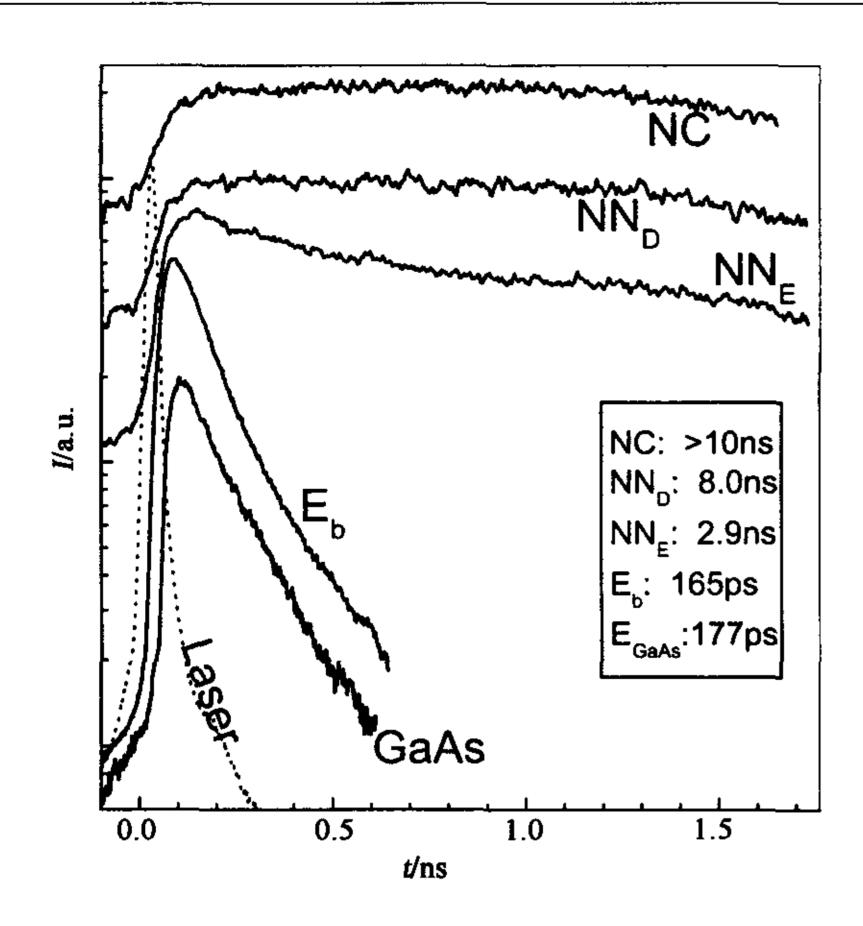


图 4 GaNAs(N% = 0.1%)体材料的低温时间分辨光谱.图上显示了 E_b 与 N 有关的局域态完全不同的荧光衰减特性

Fig. 4 Low temperature time-resolved PL of GaNAs (N% = 0.1%) bulk, showing a significant difference in PL decay processes of E_b and N-related emissions

3 结论

通过多种光谱手段研究了 GaNAs 量子阱和体材料中的局域态和非局域态的光学特性.在 GaNAs/GaAs 量子阱材料发光光谱中,在 N 相关的的局域态发光的高能侧,第一次在实验上观察到一个新的发光峰,该峰具有非局域态发光特性.在低 N 含量的GaAs 体材料发光光谱中,除了与 N 相关的局域态发

光外,还存在发光特性完全不同的 GaNAs 合金态发光. 这些结果为理解 Ⅲ-V-N 族半导体的内在能带特性具有十分重要的意义.

REFERENCES

- [1] Tu C W. III-N-V low-bandgap nitrides and their device applications [J]. J. Phys: Condens. Matter, 2001, 13: 7169—7182.
- [2] Wei Su-Huai, Zunger Alex. Giant and composition-dependent optical bowing coefficient in GaAsN alloys [J], *Phys. Rev. Lett.*, 1996,76:664—667.
- [3] Grüning H, Chen L, Hartmann Th, et al. Optical Spectroscopic Studies of N-Related Bands in Ga(N, As) [J]. Phys. Stat. Sol. B, 1999, 215: 39—45.
- [4] Zhang Y, Mascarenhas A, Geisz J F, et al. Discrete and continuous spectrum of nitrogen-induced bound states in heavily doped GaAs_{1-x} N_x [J]. Phys. Rev. B, 2001, 63: 085205
- [5] Buyanova I A, Chen W M, Monemar B. Electronic properties of Ga (In) NAs alloys [J]. MRS Internet J. Nitride Semicond., 2001, Res. 6.2: 1—19.
- [6] Luo X D, Xu Z Y, Sun B Q, et al. Photoluminescence properties of GaN_{0.015} As_{0.985}/GaAs single quantum well [J]. Appl. Phys. Lett., 2001,79: 958—960.
- [7] Luo X D, Huang J S, Xu Z Y, et al. Alloy states in dilute GaAs_{1-x}N_x alloys (x < 1%) [J]. Appl. Phys. Lett. 2003, 82: 1697—1699.
- [8] Luo X D, Tan P H, Xu Z Y. Selectively excited photoluminescence of GaAs_{1-x}N_x single quantum wells [J]. J. Appl. Phys., 2003, 94: 4863—4865.
- [9] Pan Z, Wang Y T, Li L H, et al. Strain relaxation of $GaN_x As_{1-x}$ on GaAs (001) grown by molecular-beam epitaxy [J]. J. Appl. Phys., 1999,86: 5302—5304.
- [10] Francoeur S, Nikishin S A, Jin C, et al. Excitons bound to nitrogen clusters in GaAsN [J]. Appl. Phys. Lett., 1999,75: 1538—1540.